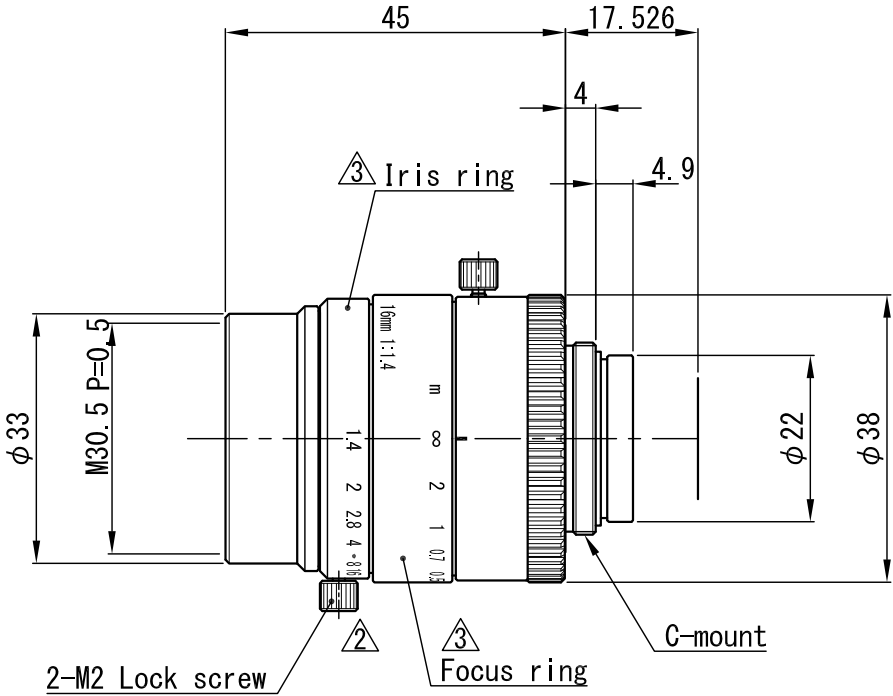
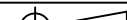




△×				APPROVED	CHECKED	MATERIAL 材料				—	CHAMFER 一般面取				—	QUANTITY 個数			
△×				T. A.	T. A.	TREATMENT 処理				—	FINISHING 仕上				—	—			
△×						TREATMENT CONTACT 処理接点				—	DECENTRATION 偏芯				—				
③×2	操作リング表記追加	19.01.15	T. F.			OVER 250 UP TO 1000 ±0.3 ±0.5 ±1.0 ±0.2				UNIT (mm)	ANGLE 角度	METHOD 図法	REMARK 適用（機種名）						
②×1	ビス変更	16.12.01	M. M.	DESIGNED	DRAWN	OVER 63 UP TO 250 ±0.2 ±0.3 ±0.6 ±0.15					—		VS-1614H1N						
①×1	彫刻 (VS-1614H1N) 削除	16.06.23	T. T.	T. A.	T. T.	OVER 16 UP TO 63 ±0.1 ±0.2 ±0.4 ±0.1					SCALE	1 / 1	NAME	DRAWING / 外観図					
NO.×箇所	REVISION 訂正事項	DATE	NAME			OVER 0 UP TO 16 ±0.05 ±0.1 ±0.2 ±0.1				DATE		13.05.24	DRAW NO.	ODSV0138A4					
						TOLERANCES A B C S													